



Plasma Ion Assist Co.,Ltd

## PIA-DLC成膜用装置 (PBIID)



生産機  
チャンバー(両面半円扉)  
開口幅 900mm  
高さ 1000mm  
奥行き  $\phi$ 1000mm



正負パルスイオン源による実験機  
チャンバー(600×500×400mm)